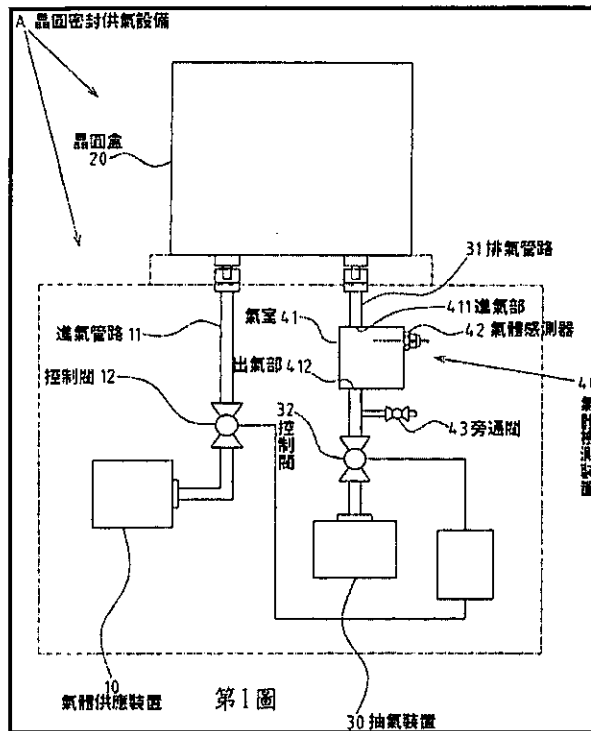
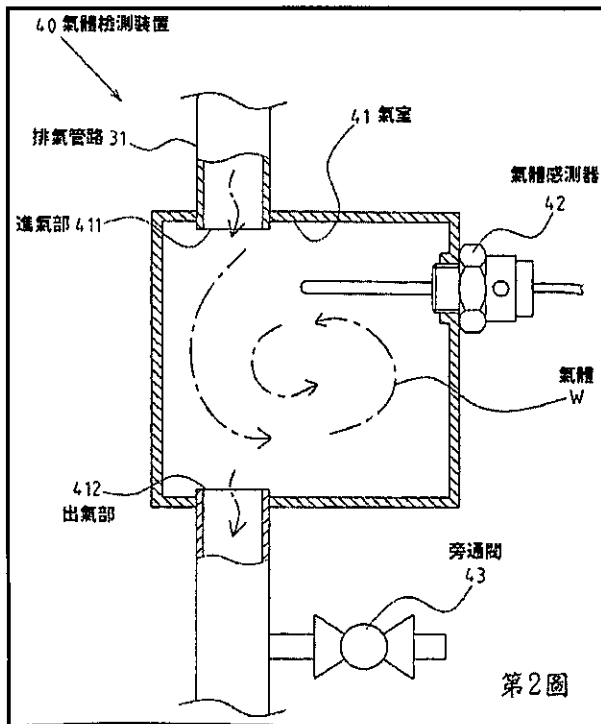


附圖一

系爭專利第 1 圖為其組配狀態之平面簡示圖

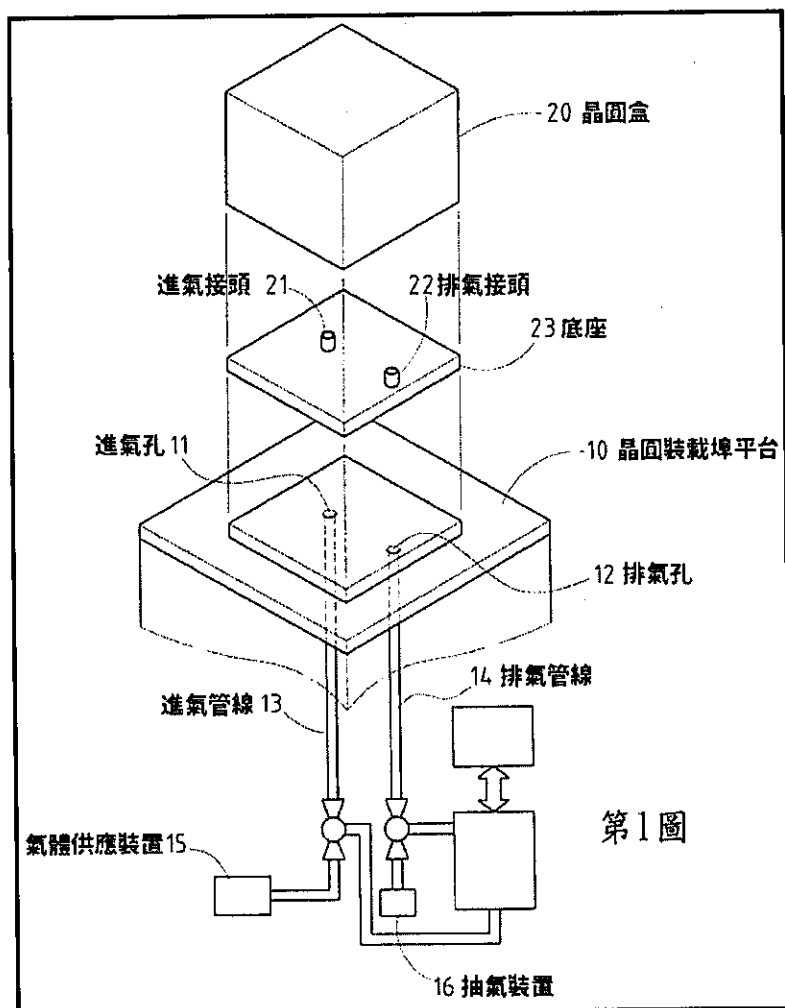


系爭專利第 2 圖為其氣體檢測裝置之平面圖



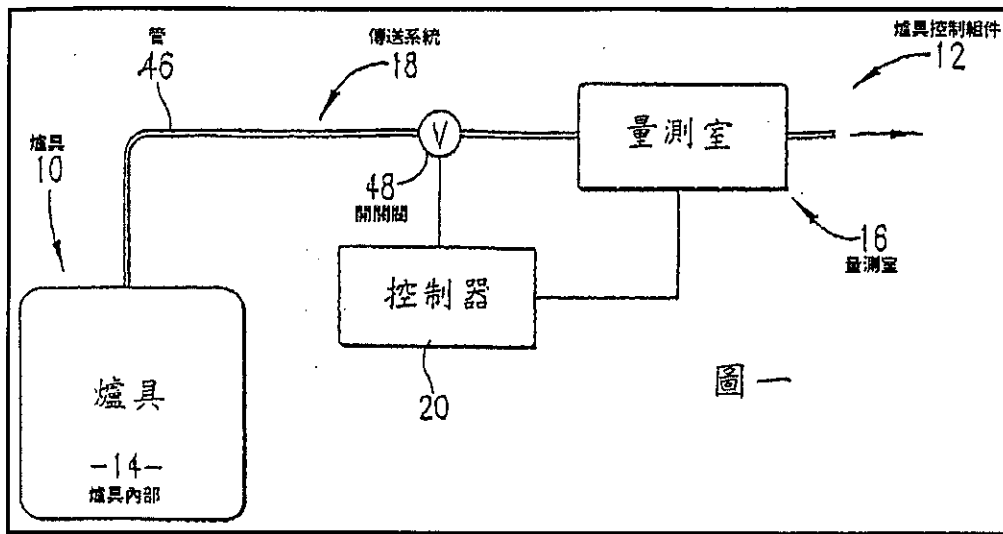
附圖二

證據 2 第 1 圖為晶圓盒氣體充填裝置之習知構造的簡示圖：

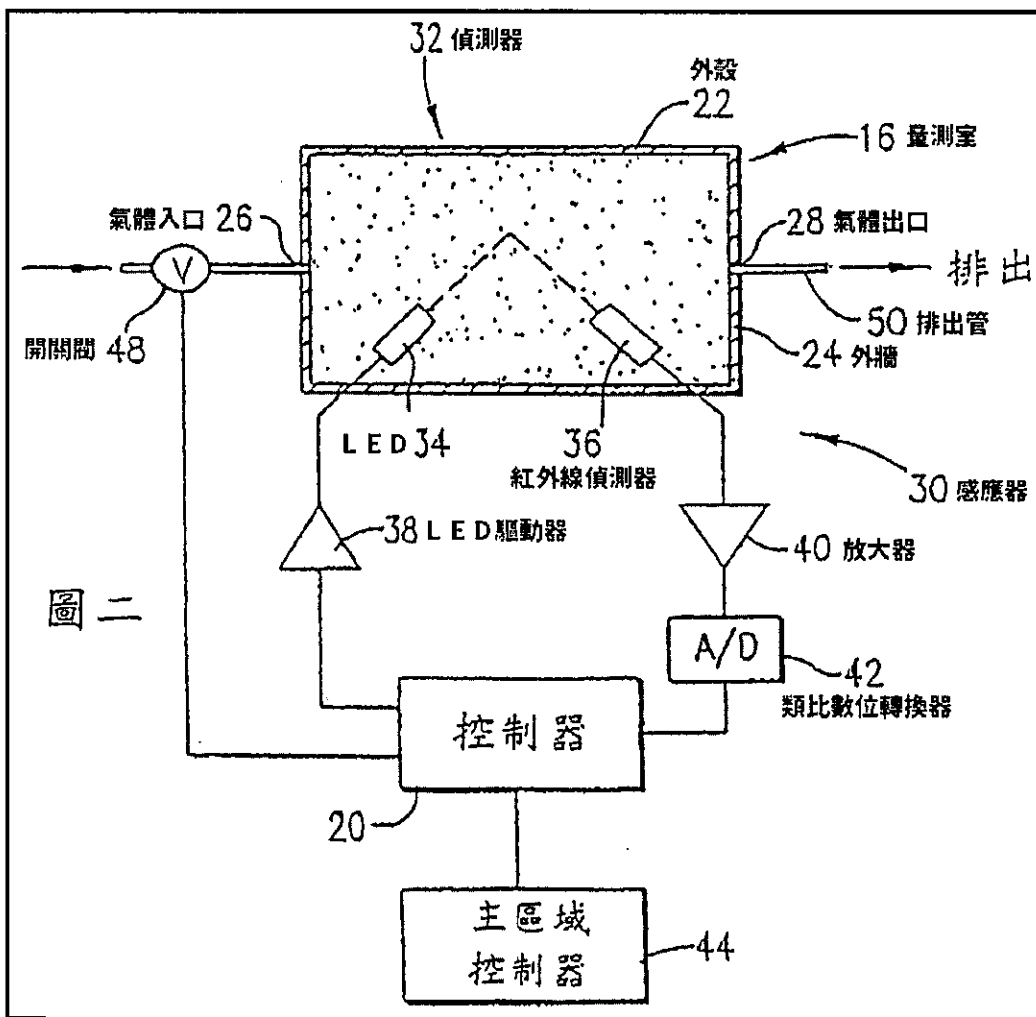


附圖三

證據 3 圖一為其控制組件之爐具的概要圖：



證據 3 圖二為其控制組件之量測室的概要圖：



附圖四

證據 4 第 4 圖為其晶圓盒與承載基座結合之剖視圖：

